

令和7年10月9日

報道機関 各位

熊本大学

熊本大学新棟「SOIL」オープンラボ入居第一号
長州半導体製造装置開発センター開所式について

熊本大学は、文部科学省の令和4年度補正予算に採択されたことに伴い、半導体研究・教育施設として新棟「SOIL（ソイル）」・「D-Square（ディースクエア）」を本学黒髪南キャンパス内に新設いたしました（※）。

「SOIL（ソイル）」では半導体関連の共同研究ラボを備えており、本学研究者と共同研究実施している企業の入居ができます。

この度、本学半導体・デジタル研究教育機構の百瀬健教授と共同研究を行っております長州産業株式会社（所在地：山口県山陽小野田市、取締役社長：岡本 晋）が、令和7年10月1日に「SOIL」内に入居第一号として「長州半導体製造装置開発センター」を開設いたしました。これに伴い、開所式を開催する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

つきましては、当日の取材及び紹介方、よろしくお願いいたします。

なお、ご出席いただける場合は、別紙の連絡票をメールにてご連絡いただけますようお願い申し上げます。

記

【日 時】 令和7年10月17日（金）16時10分～17時30分

【場 所】 熊本大学「SOIL」4F

（熊本市中央区黒髪2丁目39番1号）

熊本大学 HP > 交通アクセス&キャンパスマップ > 黒髪南地区（54番の建物）

https://www.kumamoto-u.ac.jp/campusjouhou/map_kurokami_2

（※）新棟「SOIL（ソイル）」・「D-Square（ディースクエア）」開設について

<https://www.kumamoto-u.ac.jp/whatsnew/sizen/250926>

（補足）

10時30分～11時まで、本学小川久雄学長と長州産業岡本晋社長との懇談を本学学長室にて予定しております。（取材可）

【問い合わせ先】

国立大学法人熊本大学

半導体・デジタル研究教育機構

百瀬研究室 事務補佐員（広報） 松田

TEL:096-342-3477（内線：3477）

E-mail: y-matsuda@cs.kumamoto-u.ac.jp

1. 開所式につきまして

以下のとおり開所式を執り行います。

報道関係の皆さまの式典へのご参加をお待ちしております。

(1) 日 時

令和7年10月17日（金） 受付開始 15：30から
式典開始 16：10

(2) 会 場

熊本大学 SOIL 4F
(熊本県熊本市中央区黒髪2丁目39番1号)

(3) 式次第

15：30 受付
16：10 開式
主催者代表挨拶
16：25 大学関係者祝辞
16：35 体制・開発計画概要説明
16：45 テープカット
16：50 記念撮影
16：55 閉式
17：00 設備ご案内
17：30 終了

2. ご取材

お越しになる報道機関様につきましては、恐れ入りますが準備の都合上、

10月16日（木）12：00までにご返信いただきますようお願い申し上げます。

【担当】熊本大学 半導体・デジタル研究教育機構

百瀬研究室 松田

E-mail : y-matsuda@cs.kumamoto-u.ac.jp

当日は熊本大学工学部 黒髪南地区門衛所【臨時入構受付】にて車両入構の受付後、ゲートより入構され駐車場までお越しく下さい。

【連絡票】

熊本大学新棟「SOIL」オープンラボ入居第一号 長州半導体製造装置開発センター開所式について

【日 時】 令和7年10月17日（金） 16時10分～17時30分

（受付：15時30分から）

【場 所】 熊本大学 SOIL 4F（熊本市中央区黒髪2丁目39番1号）

貴社名	
回答者	TEL : FAX : MAIL :
出席	☐ 小川学長と長州産業社長との懇談に 出席します。 (名) ☐ 開所式に出席します。 (名)

※ 来場時にお名刺をご提出ください。

熊本大学 半導体・デジタル研究教育機構

百瀬研究室 担当：松田

E-mail：y-matsuda@cs.kumamoto-u.ac.jp